

***Judul:***

Pengaruh anil termal terhadap besarn optis lapisan tipis a-SiC:H hasil metode sputtering I. target silikon

***Pengarang/Penulis:***

Rosari Saleh, author

***Subjek:***

***Nomor Panggil:***

AJ-Pdf

***Penerbitan:***

Lembaga Penelitian Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)